R137(舊.新)雙面光罩對準曝光機(A, B 卷) (Old, New Double Side Mask Aligner)

及黃光區 R120 & R137 附屬設備實作考核記錄表

| 姓名 | : | 學校系所 : | | 學號 : | 考核日期 : | |
|----|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|
| | 1. | 操作前檢查作業及機台注 | 意事項、緊急运 | 匙生口位置。(] | 10%) | |
| | 2. | 防護具穿戴 , 防護具位 | 置放置 與 使用 | 完畢注意事項 | (10%) | |
| | <u>3</u> . | HMDS 烤箱:如何判斷有無 | 人使用、兩台排 | 操作步驟。(10% | () | |
| | (| 如不須使用,未考核者填 | 寫 NA) | | | |
| | <u>4</u> . ż | 光阻注意事項,種類、存 | 放點、光阻液 應 | 如何及何處補 | 充。(5%) | |
| | <u>5</u> . | Coater 塗佈機注意事項 | ,操作步驟、吸 | 盤尺寸的選擇 | 。(10%) | |
| | (| 不會使用到 □ R120 □ R137 § | 塗佈機 , 任一項扌 | 丁勾者不開放其塗 | (佈機權限) | |
| | <u>6</u> . ‡ | 炊硬烤注意事項。(5%) | | | | |
| | <u>7</u> . ⊌ | 暴光機實作:各項操作步 | 驟及解說、參數 | 、設定、關機步 | 驟。(30%) | |
| | (| 不會使用到□(舊)曝光機(A |) □(新)曝光機(] | 3),任一項打勾者 | 皆不開放其曝光機權限 | (٤) |
| | <u>8</u> . 暴 | 順影/定影操作流程及注意 | 事項。(5%) | | | |
| | 9. | 頂微鏡實際操作及解說。(| (10%) | | | |
| | (| □ R116(A)與 □ R137(B) |)顯微鏡,任一巧 | 頁打勾者不開放其 | 顯微鏡權限) | |
| | 10. | 緊急開關位置與用途說明 | 3 (5%) | | | |
| F | P. S:(1 |)考核及格分數為 80 分。 | | | | |
| | (2 | 2)使用後請確實登記、維持黃 | 5光室的整潔、垃圾 | 及分類。 | | |
| 纟 | 魚分 : | | 老核員簽名: | | | |

修訂日期:109年4月22日